

- 1 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- Offenlegungsschrift ® DE 197 34 794 A 1

(5) Int. Cl.6: H 01 L 23/50

H 01 L 23/495 H 01 L 21/60



PATENTAMT

Aktenzeichen:

197 34 794.0

Anmeldetag:

11. 8.97

(i) Offenlegungstag:

16. 7.98

3 Unionspriorität

P 2310/97

09.01.97 JP

7 Anmelder. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

Vertreter:

Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner, 80336 München

② Erfinder:

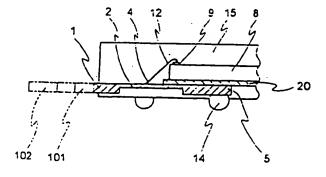
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prūfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(9) Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnifts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnifts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Beschreihung

Die Erundung beinifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung bei einer Halbieuervormehtung und einen Leiterrannen mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der nöheren Integration und der höheren Diehte von Hahleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgabeanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden, die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Benelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflächen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclehroden der Halbleitervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverd-ahung zur elektrischen Verbindung der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Meialldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabsehmiien, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 45 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungssehrin 79 652/1982 offenbarten herkominliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfläche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. Il eine an der Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruck- 55 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalld-ah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 schenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbletterelements 8 angeordner ist. Das andere Ende der lettenden Verdrahtung 11 ist über das Durchgangsloch 13 mm dem an der ruckwarngen Oberflüche der gedruckten Letterplatte 10 ausgehildeten 65 Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittanssent einer Halbleitervortichtung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschnift

258 048/1988 offenhame antiere herkonimiliene Leiterplane angewender ist. Bei der Darstellung bezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement. 9 eine an der Oberflache den Halhleiterelements ausgehildete Halhleiterelementelektrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebraen: ist. Die Bezugszah! 11 bezeichnei eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete ichtende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schiehten der gedruck-10 ten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eiekinischen Verbindung aller Schichten der gedrückten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der rückwärtigen Oberffache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten externen Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halileiterelementelektrode 9 mit der an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten ieitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung 11 miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwärtigen Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außen-30 anschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbarien Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der japanischen Oftenlegungssehnft 79 652/1982 ofsonbarte Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewands wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiektroden an den Oberstächen der Halbleiterelemente mit den Ausenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupsersolie mit einer Dieke von 25 µm bis 75 µm bei den Verdrahtungsteilen verwendet, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungsteilen zusätzteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Ausbilden sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung mit einem großen Verdrahtungsabstand ausgrund der Ausbildung eines Lotanschlusses (eine Lotwölbung) oder dergleichen an der Oberstäche ausgebildet, die der Oberstäche gegenüberliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterelemente angebracht sind, damit die Größe Halbleitervorrichtung verringen werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Besestigungsplättehen, an den das Halbieitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Besestigungsplattchen 20 kiebt. 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiterrahmens, 12 einen dunnen Metalidrahi zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinenteienwode 9 mit dem ersten Elekwodenabschnitt 4, 15 ein die Halbienerelemente abdiehtendes Verguüharz. 22 cine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildele Elektrode, die an den zweiten Einkrodenabschnitt 5 durch Lottinn 25 oder dergleichen gereier

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Hersiellungsverlährens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Autvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichnei die Bezugszahl I eine leifende Metallplane (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dizke von 125 bis 200 µm und 3 eine Ätzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselbe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metallplane 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkönmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte I mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwender wird, muß der Abstand zwi- 15 schen henachbanen Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unterreilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was etwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelemenielektrode durch Drahtbonden verbundenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verlähren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabschnitts durch Alzen und darauffolgendes Verkleinem des Verdrah-45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenbart ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leitende Metallplaue, hei der es sich um ein Leiterrahinenmaterial han- 35 delt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte I aus- 40 gebildere Atzmaske 3b eine Öffnung zum Ätzen der anderen Oberflüche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Alzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiders:andsschicht dar. Zunüchst 45 werden die Ätzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebiidet (Fig. 261a)), wobei der Atzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesetz wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschnitts 4 fongesetzt. bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Ätzwiderstandsschicht 24 und die Atzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeig vine Schmittansicht des auf diese Weise ausgebilderen Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1/150 unt peträgt, wird die Dicke 🏗 des ersten Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 pin, was eine Verkleinerung der Leitereinier- 65 teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zweiten Elektrodenabschmitt dar, bei dem es sich um die Aubenelektrode der Halbieiten ornehtung handelt, und 20 ein Be-

sestigungsplattehen, un das ein Halbletteretement angebrach: ist.

In den japanischen Offentegungsschmüten 216 524/1987 und 232305/1994 sind Verfahren zur Vernngerung der Dieke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 abwechselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metallplatte 1, bei der es sich um Leiterrahmenmaterial handelt und zur Verkleinerung der Lenerunterleilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derunig dunner ausgeführter Leiter den Nachieil auf, daß, da geaizie Oberflächen abwechselne freiliegen, falls diese als Elektrode zur Vernindung mittels Drahtbonden inn dem Halblenereiement verwender wird. sich das nahisonnige Bondeminel zwischen der geätzten rehen Oberstäche und dem Halbleiterelement ablöst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine größere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbieiterelements (Halbleiterelementelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinoloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang. Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosien der Halbiertervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Oberflüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Schneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 mens als Verdrantungsteil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Lesterumeneilungsbreite verkleinen, sedoch ist für die Außenelektroden der Halbleitervormehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalh ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herköminliche ist. zwischen den ersien Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unteneilungsbreite und den zweiten Elektrodenahschnitten (Außenelektrocen) mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich mit das Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Loianschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folgiich unmöglich ist, eine verkleinene Halbleitervorrichtung zu emalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 kleinere Unterseilungsbreite der Stiffe der Eingangs-/Aussoll ein Verdrahtungsieil, das eine größere Anzahl und eine gangsanschlusse eines Halbleiterelements erreichen sowie die Verkieinerung und Kosienvernngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen nut einem derartigen Verdrahtungsteil geschaffen werden

Diese Aufgabe wird durch die in den beigefügten Patenianspruchen damelegien Maßnahmen gelöst.

Erfindungsgernaß wird ein Verdrahtungsteil geschaften. das durch einer, ersien Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halblenerelements ausgehilde:en Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der imit einer zn einer exiemer. Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Vordrahtungsabsennii: gekennzeichnei ist, der den ersien Elektrodenabsehniti mit dem zweiten Elektrodenabsehniti verbindet, wober der erste Elektrogenabschnitt der zweite Elektrodenabschmitt und der Verdrahlungsanschmit aus e-nem plattenformigen lettenden Korper ausgehildet sind end die Dicke des Verdraniungsabschnittt nicht dicker als neln

so dick wie der ersie Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oberfläche des planenförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte verstreut an beiden Oberstächen des plattenformigen lettenden Korpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersien Elektrodenabschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Elektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattensormigen Korpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halfie der des plattenfönnigen leitenden Körpers betragen kann.

Durüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des planenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahlungsteil 20 geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schallung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 dem sechsten Ausführungsbeispiel, Verdruhtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenubschnitts, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 35 nicht größer als die Hälfie der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei deni der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahfungsabschnift ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdeni können die Verhindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkömitlichen Leiterrahmens darstellt. schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung naher beschnieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schmittansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schmittansschi des Leitenahmens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmiens geinaß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schmittansicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersten Ausführungsbetspiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Letters eines Letterrahmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens 5 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel,

Fig. 10 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schninansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterrahmens geniäß dem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draussicht eines Leiters eines Leiteranntens 15 gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterrahmiens gernäß deni fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß

Fig. 19 eine Droutsicht eines Lotterrahmens gemäßeinem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkoimnlichen gedrückten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommilieher Leiterrahmen angewendet ist.

Fig. 25 eine Schnittansschi eines herkommiliehen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Lemerrahmens darstellt,

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahntens und

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil-

Ersies Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Austün- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Ausbau des Leiterrahmens gemäß diese: Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dent er- 60 diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metalipiatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdruhtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenahschmit 4, der elektrisen uber einen dunnen Metalldruht oder dergieschen inn einer an der Operfläche des Halb-65 lestereienients 8 ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einen zweiten Elektrodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine imit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halbleitervornehlung handelt, die aus einem Löranschluß hergestellt ist, 15 ein Vergußharz. 20 ein Befesugungsplättehen, an das das Halbieiterelemen: 8 angebrucht ist, 101 eine Führungsstange und 102 einen Lötterrahmen.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken, T die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T! die von der Oberfläche (nückwartigen Oberfläche) der leiienden Meiallplatte 1 geätzte Dicke, an der die Verdrah- 10 ungsubschnitte 2 nicht ausgebilder sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dünner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Ätzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine Öilnung der Atzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahlungsabsennillen 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten großer als die Offnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Ausgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen an den durch Ätzen von der unieren Oberfläche des Verdrahungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm. 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplane 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplaue I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmten Ätzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte I und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallolatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 ledigisch an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselne auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1. M3 eine Offnung für die Atzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallpiatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterahmens gemäß diesem Ausführungsbeispiel Da beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte 1 auch Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 int dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrantungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzvortungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzvortungsabschnitts 2 mit des Atzen von der anderen Seite durchgeführt. Deshalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenahsehnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußoberflächen) 4a und 5a des ersten Erektronenanschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgebildet sind, wechingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 45 an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I angeordnet sind. Da heise Seiten des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Problem beim Bonden verursacht. Deshalb können die Verbindungsoberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewant werden.

Bei dem Leiterrahmen gemäß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Metaliplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahfungsabschnitte 2 nicht dieker als die Hälfte der Dieke der leitenden Metaliplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Atzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b derselbe wie die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 2a und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunteneilungsbreite doppelt so diek ausgeführt wird, wie die Dieke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Diekte T der ieistenden Metallplatte 1 sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel können die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Rückseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbleitereleinens 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unier den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verärzhtungsabschnitte 2, indem die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung moglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdrahtungsabschnitte 2a der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metalliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Abstand W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinert werden kann. Außerdeni konnen die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahsennitte 5 derart wie gewunscht bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleitereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhleitervornichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Auten von einer Seite dei den Ausvorgung verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerflache 52 des zweiten Eickwodenabsehnitts. 5 an der Seite vorgeschen, die nicht genizt wird Jedoch kunn wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es

erforderlich ist, die Verhindungsoberflache 5a des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzien Seite vorzusehen, die Verbindungsoberstäche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 eben ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke 71, eine Leiterbreite W! und eine Verningerungsgröße $\Delta T2$ aufweist. $\Delta T2$ gleich ϵ 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v × (ΔΤΣ/Τ2) × (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberfläche eben auszuführen.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drines Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zwei- 25 ten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, inden die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Atzvorgang dünner ausgeführt wer- 30 den.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten 15 Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsohersläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verursacht wird.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenahschnitte 4 dunner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süfien (Anschlüs- 45 sen. Elektroden) und einer kürzeren Unterteilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

Vienes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 rahmens dünner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgefuhm sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsabschnitt zwischer, dem Verdrahtungsabschnitt 2a an der er-Seite, der bei Aushildung des Leiterrahmens nicht gewitzt wird, da beide Seilen mit Atzmasken bedeckt sind.

Gemäß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die Ab-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Auzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdruhtung emiöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt emnoglicht die Verwendung des Verhindungsahschnitts 6 ein Anordnen des ersien Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplane I sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 26 an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidintensional verieille Anordnung erreich: wird. Folglich kann eine Verdrahtung imit einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Halbleitervormehtung erreicht werden.

Fünlies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersien Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahungsabschnitte 2a und 26 derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervormehtung ermöglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschniue 20 und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters. der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahlungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzu-

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derari in jeder beliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbieiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbieitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinening der Halbleitervorrichtung emnöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 50 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmtens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfällt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 10 gezeigt nahe anetnander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervormehtung erhalten wird

Siebies Aussuhrungsbeispiel

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaß dem siehten Ausführungsbeispiel, wober Fig. 20 eine entsten Seite und dem Verdrantungsabsehnitt 2b an der zweiten. 65. lang der Linie C-C genoinmene Schnittensicht und Fig. 20. eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahlungsanschnitte 2 sind en der zweiten Seite des Leiterrahmenmaternals und die zweiten

Elektrodenabschnitte 5 an dessen erster Seite ausgebilder. Bei dem Abschnitt, an dem ein Verdrahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenabschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Alzen ein Kreis gemustert, der die Formt des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Alzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verkleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsheispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitte 4 deran angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Haibleitervorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahtnenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiterrahtnens, der die an beiden Seiten des Leiterrahtmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung so der Außenelektroden an der rückwärtigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu einnehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschmit 35 4. der init einer an einer Oberflache eines Halbleiterelentents 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnit 5. der init einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnit 2 geschaften, der 60 den erste Elektrodenabschnit 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnit 5. Der erste Elektrodenabschnit 4 der zweite Elektrodenabschnit 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfernugen leitenden Körper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer 63 als die Hälfte der Dieke des ersten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist. Eine Feinverdrahtung kann gaduren erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektroden 9 mit den Außeneiektrosten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halble der ertorderlichen Dieke des Leiterrahtunnmatenals ausgeführt, wird.

Patentanspruche

1. Verdrahtungsieil, gekennzeichnet durch

einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelentents (8) ausgehildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elettrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

- 2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberstäche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgeschen ist.
- 3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.
- 4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dedurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.
- 5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenfortingen Körpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Körpers (1) beträgt.
- 6. Verdrahungsseil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnei durch

einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9), elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitts (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattentormigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und ieweils die Dieke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht profeer als die Halfte der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahlungsteil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsahschnitt (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahiungsieil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- 10 ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarien Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenei sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper

(1) durch Aizen ausgebilder ist.

11. Verdrahtungsteil nach einent der Ansprüche 1 bis
10. dadurch gekennzeichnet daß zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des
zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist.

12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 25 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelentents (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnift (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch

eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitte (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

FIG. 1

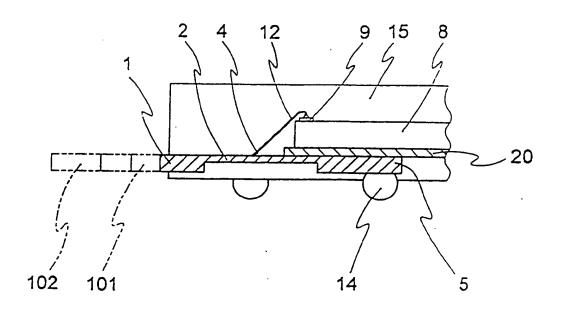
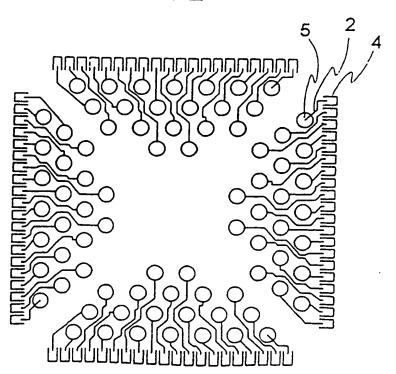
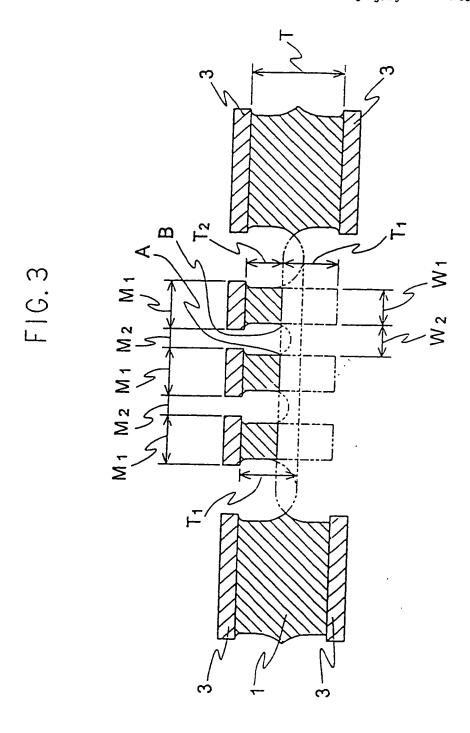
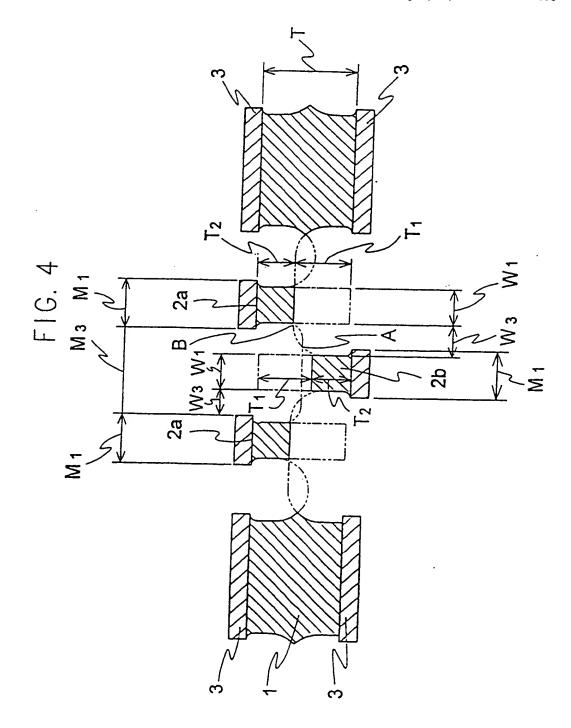


FIG. 2







DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 5

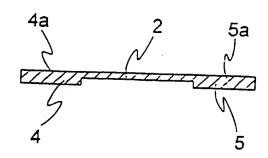


FIG. 6

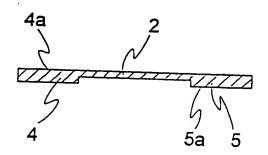


FIG. 7

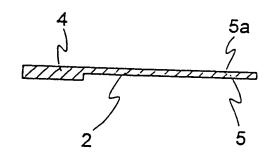


FIG. 8

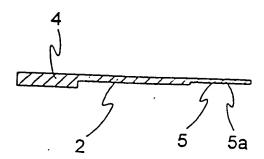


FIG. 9

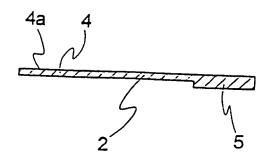


FIG. 10

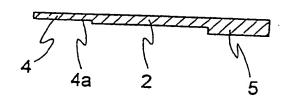


FIG. 11

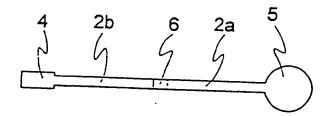
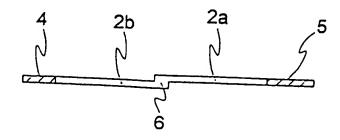


FIG. 12





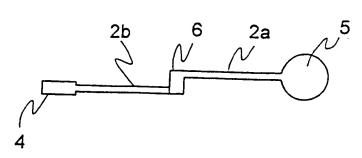


FIG. 14

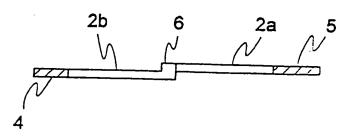
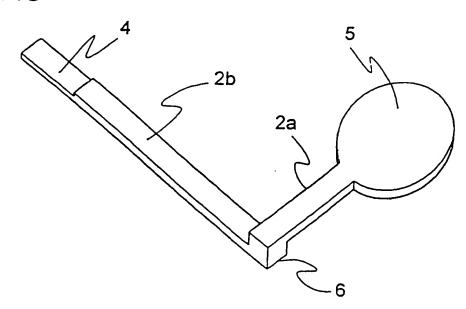


FIG. 15



DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul. 1998

FIG. 16

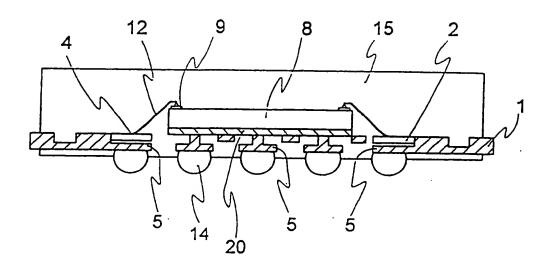


FIG. 17

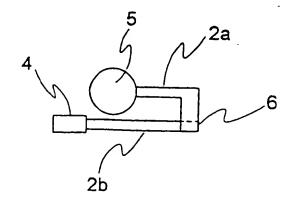


FIG. 18

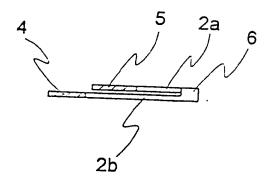
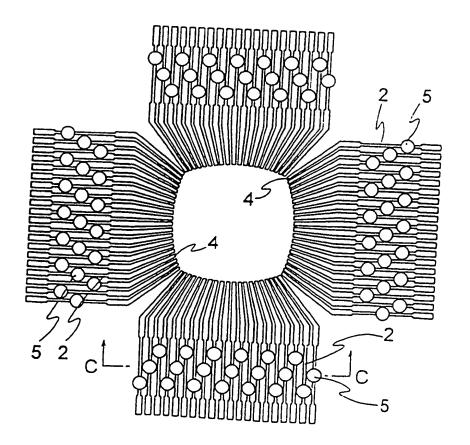


FIG. 19



DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

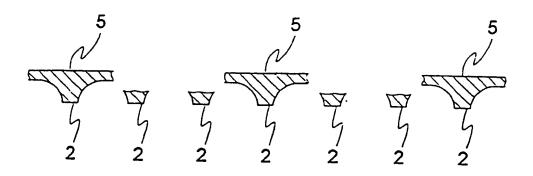


FIG. 21

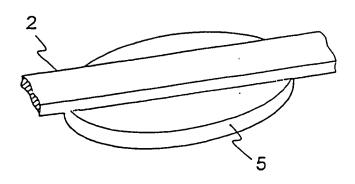
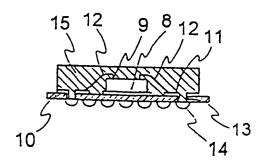


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



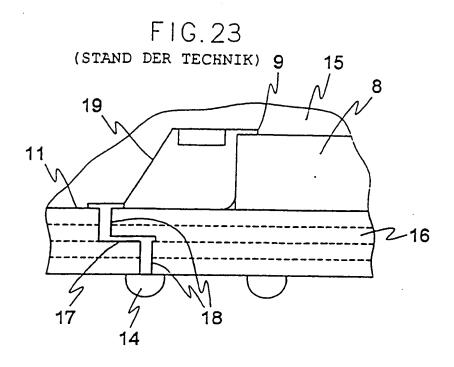
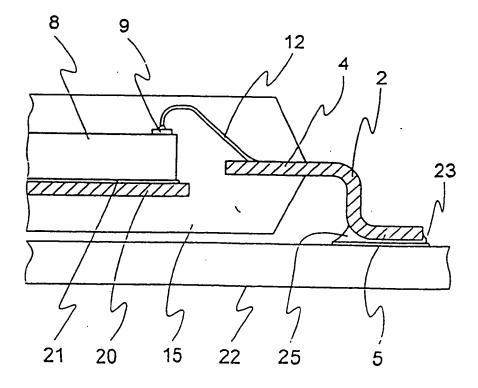
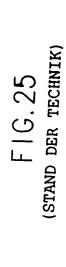
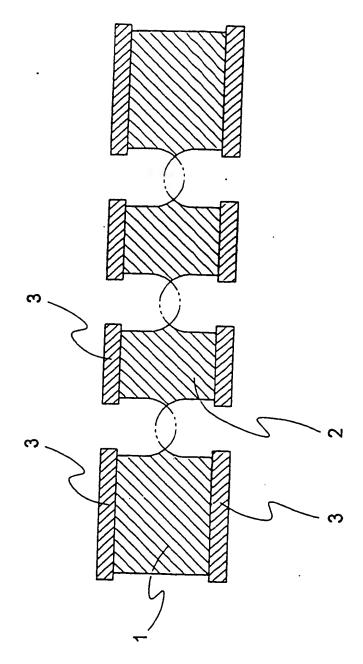


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

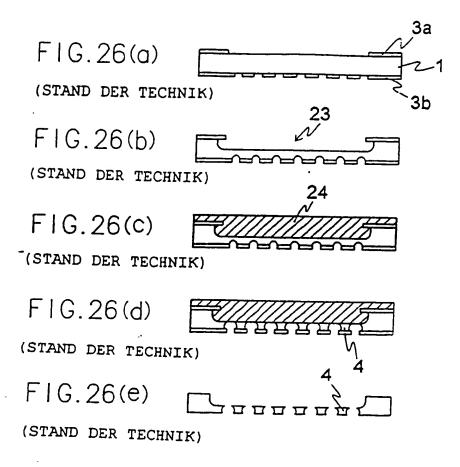


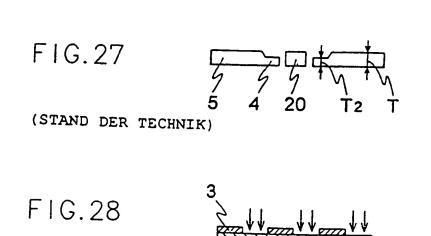
DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998





DE 197 34 794 A H 01 L 23/50 16. Jul: 1998





(STAND DER TECHNIK)